مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۹، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۸

ؖۅ<u>ؖ</u>ۿۺ؋ۑڔڹۣڮ

## حالتهای مانا در انتقال حرارت تابشی میدان نزدیک برای دو تیغهٔ موازی

### سید کامیار توکلی و مولاداد نیکبخت

دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان
 دانشگاه زنجان، زنجان

پست الكترونيكي: mnik@znu.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴)

#### چکیدہ

در این مقاله به بررسی دینامیک انتقال حرارت تابشی دو جسم تیغهای شکل میپردازیم. در این سامانهها با توجه به جنس تیغهها و تعامل گرمایی که با محیط اطرافشان دارند، میتوانند در فضای فاز دارای یک و یا چند حالت مانا باشند. مشاهده میشود که در این سامانهها کمیتهایی مانند فاصله و ضخامت بر حالات مانای این سامانهها تأثیر گذار است. نشان میدهیم که فاصلهٔ میان تیغهها به مقدار زیادی در مدت زمان به تعادل رسیدن تیغهها تأثیر گذار است. در سامانههایی که یک حالت تعادل وجود دارد، صرف نظر از این که تیغهها در چه شرایط اولیه با باشند، به یک حالت تعادل نهایی میل میکنند. در اجسامی که یک حالت تعادل وجود دارد، صرف نظر از این که تیغهها در چه شرایط اولیه ای باشند، به یک حواهد باشد. چنانچه فضای فاز این تیغهها شامل چند نقطهٔ ثابت باشد، حالت مانای نهایی توسط دمای اولیه ایشت در فضای فاز همراه خواهد باشد. چنانچه فضای فاز این تیغهها شامل چند نقطهٔ ثابت باشد، حالت مانای نهایی توسط دمای اولیه این در فضای فاز

**واژههای کلیدی**: انتقال حرارت تابشی، دوپایایی، مواد دوفازی، حافظه حرارتی

#### ۱. مقدمه

کنترل شار حرارتی بین اجسام در فواصل بسیار کوچک توجه بسیاری از دانشمندان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. اجسام به دلیل افت و خیز بارها، تابش حرارتی گسیل میکنند که این تابش عامل انتقال انرژی از جسمی به جسم دیگر خواهد بود. اگر فاصلهٔ میان اجسام بزرگتر از طول موج حرارتی باشد، امواج میرا سهمی در انتقال انرژی بین دو جسم مستقل از فاصله است و تابش جسم سیاه بالاترین حد انتقال حرارت در نظر

گرفته می شود. اما به طور تجربی و نظری ثابت شده است زمانی که فاصلهٔ دو جسم را کاهش دهیم (طوری که فاصلهٔ میان اجسام از طول موج حرارتی کوچکتر شود)، انتقال انرژی رفتاری کاملاً متفاوت به خود می گیرد. در این نوع انتقال حرارت تابشی که به اصطلاح انتقال حرارت میدان نزدیک گفته می شود، امواج میرا در انتقال حرارت بین دو جسم نقش مهمی ایفا میکنند و تابش حرارتی می تواند چند برابر بزرگتر از تابش حرارتی بین دو جسم سیاه باشد [1]. در انتقال حرارت میدان نزدیک، عوامل مختلفی مانند جفت شدگی مدهای سطحی (مانند فونون



**شکل ۱**. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) نمایش شارهای تابش حرارتی برای ساختار تشکیل شده از دو تیغه.

پلاریتونهای سطحی و پلاسمون پلاریتونهای سطحی) سهم عمدهای در افزایش انتقال حرارتی بین اجسام دارند [۲]. این امواج سطحی، امواج میرایی هستند که در امتدا فصل مشترک انتشار مییابند و کاربردهای مانند افزایش حساسیت سطحی اندازه گیری طیفسنجها دارند [۳]. جفت شدگی مدهای سطحی به مقدار زیادی به فاصله و ضخامت تیغه ها از یکدیگر وابسته است. برای سامانه های دوجسمی، جنس اجسام اهمیت به سزایی دارند [۴]. با استفاده از موادی که همراه با انتقال عایق به فلز است، میتوان مدارهای گرمایی متفاوتی از جمله دیود گرمایی [۵]، حافظه حرارتی [۶ و ۷] و ... جهت کنترل شار حرارتی طراحی کرد.

در این مقاله ابتدا روابط نظری مربوط به اتلاف توان تیغهها را معرفی کرده و سپس با استفاده از روابط و معادلهٔ انرژی به بررسی تحول دمایی سامانه می پردازیم و حالتهای مانا در این سامانهها را بهدست می آوریم. سپس با استفاده از مفهوم دوپایایی انتقال حرارت تابشی، به بررسی حافظهٔ حرارتی می پردازیم.

## ۲. معرفی ساختار و روابط نظری در انتقال حـرارت تابشی میدان نزدیک

سامانهای در نظر می گیریم متشکل از دو تیغهٔ موازی، یکی با ضخامت a و دیگری با ضخامت b که در فاصلهٔ L از یکدیگر قرار دارند. تیغهٔ اول دارای دمای T است و تیغهٔ دوم دارای دمای Tr است. باید اشاره کرد که، توزیع گرما در داخل تیغهها همگن است. این دو تیغه به دلیل اختلاف

دمایی که با یکدیگر دارند به تبادل انرژی گرمایی به شیوهٔ تابش می پردازند. نحوهٔ چیدمان تیغهها در شکل ۱ نشان داده شده است.

متوسط بردار پوئنتینگ به همراه نظریهٔ افت وخیز- اتلاف این امکان را فراهم می آورد که سرمایش هر یک از اجسام و شار انرژی مبادله شده میان آنها را محاسبه کنیم. شار انرژی تابش حرارتی تیغهٔ *i* ام در دمای *T*<sub>i</sub> و در مکان دلخواه *z* به روش زیر به دست می آید:

$$I_{i}\left(z_{j}, T_{i}\right) = \sum_{s, p} \left[\Theta\left(\omega, T_{i}\right) d\omega \left[k_{\parallel}q(z_{j}, k_{\parallel}, \omega)dk_{\parallel}\right], \qquad (1)$$

که در این رابطه،  $\frac{\hbar\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{K_bT}\right)^{-1}}$  انرژی میانگین

نوسانگر پلانک، در دمای تعادل T،  $K_b$  ثابت بولتزمن و  $\hbar$ ثابت پلانک میباشد.  $k_{\parallel}$  در رابطهٔ (۱)، مؤلفهٔ موازی بردار موج است. در این رابطه علامت سری مربوط به قطبش های  $s \ q \ p$ است.  $(q(z_j,k_{\parallel},\omega))$  احتمال انتقال حرارت در نقطهٔ دلخواه z را نشان میدهد. روابط احتمال انتقال حرارت برای تیغهٔ دوم برای امواج انتشاری  $(k_{\parallel} < \omega/c))$  به شکل زیر است:

$$q_{1}\left(z_{\mathsf{Y}},k_{||},\omega\right) = \frac{\left(1-\left|R_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}\right)\left(1-\left|R_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}-\left|T_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}\right)}{\left|1-R_{\mathsf{Y}}R_{\mathsf{Y}}A_{\mathsf{Y}}^{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}},\qquad(\mathsf{Y})$$

$$q_{1}\left(z_{\mathrm{T}},k_{\parallel},\omega\right) = \frac{\left|T_{1}\right|^{\mathrm{T}}\left(1-\left|R_{\mathrm{T}}\right|^{\mathrm{T}}-\left|T_{\mathrm{T}}\right|^{\mathrm{T}}\right)}{\left|1-R_{1}R_{\mathrm{T}}A_{\mathrm{T}}^{\mathrm{T}}\right|^{\mathrm{T}}},\qquad(\mathrm{T})$$

$$q_{\gamma}\left(z_{\gamma}, k_{\parallel}, \omega\right) = \frac{\left(1 - \left|R_{\gamma}\right|^{\gamma}\right)\left(1 - \left|R_{1}\right|^{\gamma} - \left|T_{1}\right|^{\gamma}\right)}{\left|1 - R_{\gamma}R_{\gamma}A_{\gamma}^{\gamma}\right|^{\gamma}}, \qquad (\mathbf{f})$$



**شکل ۲**. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) ضریب بازتاب برای فرود عمود در فصل مشترک خلأ و وانادیوم دیاکسید در حالت فلز (نمودار قرمـز) و عایق (نمودار آبی) بر حسب بسامد.

$$q_{\mathsf{Y}}\left(z_{\mathsf{Y}},k_{\parallel},\omega\right) = \frac{\left[\left(1-\left|r_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}\right)\left(\left|R_{\mathsf{Y}}^{-}\right|^{\mathsf{Y}}\left|A_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}+1\right)\left(1-\left|A_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}\right)-{}^{\mathsf{Y}}Im\left(r_{\mathsf{Y}}^{-}\left(A_{\mathsf{Y}}^{\mathsf{Y}}-\left|A_{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}\right)\right)\right)\right]}{\left|1-R_{\mathsf{Y}}^{-}r_{\mathsf{Y}}{}_{\mathsf{Y}}A_{\mathsf{Y}}^{\mathsf{Y}}\right|^{\mathsf{Y}}} \tag{(b)}$$

و همچنین برای امواج میرا (*C*) داریم:  

$$q_{\gamma}\left(z_{\gamma}, k_{\parallel}, \omega\right) = q_{\gamma}\left(z_{\gamma}, k_{\parallel}, \omega\right) = \frac{Im(R_{\gamma})Im(R_{\gamma})}{\left|\gamma - R_{\gamma}R_{\gamma}A_{\gamma}^{\gamma}\right|^{\gamma}}$$
(۶)

$$q_{\mathsf{Y}}\left(z_{\mathsf{Y}},k_{\parallel},\omega\right) = q_{\mathsf{Y}}\left(z_{\mathsf{Y}},k_{\parallel},\omega\right) = \circ \tag{V}$$

که در روابط بالا  $A_{\tau} = e^{i\beta_{\tau}A}$  ,  $A_{\tau} = e^{i\beta_{\tau}A}$  و  $A_{\tau} = e^{i\beta_{\tau}A}$  قرار دادهایم.  $\beta$  اندازه مؤلفه عمود بردار موج است که مقدار آن برای هر لایه متفاوت است. همچنین  $R_{i}$  و  $T_{i}$  ضرایب عبور و بازتاب تیغهٔ *i* ام و  $R_{\tau}^{-}$  برابر است با:

$$R_{\gamma}^{-} = \frac{\left(r_{\gamma} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} + r_{\gamma\gamma} r_{\gamma\gamma} r_{\gamma} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} + r_{\gamma\gamma} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} + r_{\gamma\gamma} \right)}{\left(1 + r_{\gamma\gamma} r_{\gamma\gamma} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} + r_{\gamma\gamma} r_{\gamma\gamma} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} + r_{\gamma\gamma} r_{\gamma\gamma} A_{\gamma}^{\mathsf{Y}} \right)} \tag{A}$$

r<sub>ij</sub> ضریب بازتاب فرنل مربوط به فصل مشترک محیط i و j است. به همین طریق میتوان با استفاده از ماتریس پراکندگی توانهای ورودی و خروجی تیغهٔ اول را محاسبه نمود [۷].

#### ۳. دینامیک انتقال حرارت تابشی

مطالعهٔ تحول دماها و حالات مانا در فضای فاز سامانههای دو جسمی تیغهای، در چند سال اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است [۷ و ۸]. حالات مانا در واقع دمای تعادل تیغهها هستند. برای دمای تعادل می توان این گونه توضیح داد

اکه فرض کنیم دو تیغه با دماهای اولیه ۲۰ و ۲۰ داریم. گسیل گرما از تیغهٔ ۱، توسط تیغهٔ دوم جذب می شود، در نتیجه دمای تیغهٔ دوم عوض می شود. دمای تیغهٔ دوم که تغییر می کند، این تیغه شروع به گسیل و از دست دادن انرژی می کند. زمانی که تابش حرارتی از تیغهٔ دوم برابر با جذب تابش از تیغهٔ ۱ می شود، دمای تیغهٔ دوم ثابت می شود.

سامانهای تشکیل شده از یک صفحهٔ نیمه بینهایت از جنس سیلیکون دی اکسید (SiOr) و تیغهای از جنس وانادیوم دیاکسید (VOr) در نظر می گیریم. وانادیوم دیاکسید مادهای است که در دمای بحرانی ۳۴۰ درجه کلوین، گذار عایق به فلز در آن اتفاق میافتد [۹]. عبور و بازتاب از این ماده در طرفین این دمای بحرانی بسیار با هم متفاوت است. ضریب بازتاب مربوط به وانادیوم دیاکسید در شکل ۲ مشاهده می شود.

انتخاب سیلیکون دیاکسید به دلیل جفت شدگی مدهای سطحیاش با وانادیوم دیاکسید درحالت عایق در محدوده بسامدی مورد نظر است. به منظور بررسی دینامیکی تیغهٔ وانادیوم دیاکسید از معادلهٔ تعادل انرژی تابشی شروع میکنیم که به شکل زیر میباشد:

$$\rho_{\rm Y} C_{\rm vy} \frac{dT_{\rm Y}}{dt} = I_{\rm in} + I_{\rm out} \quad , \tag{9}$$





شکل ۳. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) ظرفیت گرمایی وانادیوم دیاکسید بر حسب دما.



**شکل ۴**. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) شکل (الف) سامانهٔ فاقد حمام گرمایی است. خطچینها برای زمانی کـه وانـادیوم دیاکسـید و سـیلیکون دیاکسید در فاصلهٔ ۵۰ نانومتر از هم قرار دارند را نشان میدهد و خطهای توپر برای حالتی که در فاصلهٔ ۱۰۰ میکرومتر از هم قرار دارند است. شکل (ب) نشانگر حالتی است که تیغهٔ وانادیوم دیاکسید با یک حمام گرمایی در دمای ۲۰۰۴ در تعامل گرمایی است .

که در این رابطه، *p* مربوط به چگالی حجمی تیغهٔ دوم و برابر با ۴٫۶ gr/cm<sup>۳</sup> است. علاوه بر این، برای محاسبهٔ شـدتهای انتقال حرارت ورودی و خروجی به تیغهٔ دوم با توجه به شـکل ۱، به صورت زیر است:

$$I_{\rm in} = I_{\rm l}(Z_{\rm r}) , \qquad ({\rm l} \circ)$$

$$I_{\text{out}} = I_{1}(Z_{\gamma}) + I_{\gamma}(Z_{\gamma}) + I_{\gamma}(Z_{\gamma}) , \qquad (11)$$

عـ لاوه بـر ایـن بـرای محاسـبهٔ ظرفیـت گرمـایی  $C_{\nu\nu}$  وانـادیوم دیاکسید، از مدل دبای استفاده شده است [۷]. مطابق با شـکل ۳، این ظرفیت گرمایی به ویژه در محدودهٔ دمای گذار فاز، وابسـتگی شدیدی به دما دارد که میتوان به منظـور محاسـبهٔ آن از گرمـای نهان تغییر فاز استفاده کرد. در تحول دمـایی وانـادیوم دیاکسید، گرمای نهان تغییر فاز  $\frac{j}{g}$ ۵۱/۴۹ لفرض شده اسـت و ظرفیت گرمایی وانادیوم دیاکسید در بازهٔ گرمایی ۳۳۸ تـا ۳۴۲ بـا رابطـهٔ

که  $(\Delta C_v \Delta T = L)$  که  $C_v = C_{v^{\circ}} + \Delta C_v$ 

به منظور بررسی تأثیر فاصلهٔ تیغهها از یکدیگر بر تحول دمایی در سامانه، فرض میکنیم که دمای سیلیکون دی اکسید ثابت و برابر با ۳۰۰ کلوین باشد. ضخامت تیغهٔ وانادیوم دیاکسید را ۵۰ نانومتر در نظر گرفته و تحول دمایی آن را برای دو فاصلهٔ ۱۰۰ میکرومتر و ۵۰ نانومتر بررسی میکنیم. با استفاده از معادلات (۱۰) و (۱۱) توان کل اتلاف شده در تیغهٔ وانادیوم دیاکسید محاسبه و سپس با جایگذاری در معادلهٔ (۹) تحول زمانی تیغهٔ وانادیوم دیاکسید حساب شده است. به این منظور با داشتن دمای اولیه برای این تیغه، دمای آن در زمانهای بعدی را با استفاده از الگوریتم رانگ کوتا تطبیقی [۱۰] به دست آوردهایم.

در شکل ۴ (الف) از اثر حمام گرمایی صرف نظر شده است. همان طور که مشاهده می شود، در وضعیتی که فاصلهٔ تیغهها برابر با ۵۰ نانومتر است، زمانی از مرتبهٔ چند میلی ثانیه



**شکل ۵** (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) نمایش حافظهٔ حرارتی. هرکدام از تیغهها در مجاورت یک حمام گرمایی قرار دارند. می *ت*وان با اعمال ولتاژ به تیغهٔ وانادیوم دی اکسید توان خارجی را اعمال کرد.

طول میکشد که تیغـهٔ وانـادیوم دیاکسـاید بـه دمـای تعـادلی K ۳۰۰ برسد. در مقابل با افزایش فاصلهٔ بین دو تیغه (فاصلهٔ ۱۰۰ میکرومتر) دمای تعادل تیغهٔ وانـادیوم دیاکسـید برابـر بـا ۲۲۵ K است و مدت زمان لازم برای رسیدن به این دما از مرتبهٔ ثانیه است. از آنجایی که با افزایش فاصلهٔ میان تیغهها، انتقال حرارت از رژیم میدان نزدیک به میدان دور تغییر میکند [۷]، کاهش انتقال حرارت میان تیغهها و برهمکنش تیغهها در رژیم میدان دور را می توان عامل افزایش زمان رسیدن به دمای تعادل در سامانه دانست. شایان ذکر است که افزایش زمان رسیدن به دمای تعادل، برای سامانههایی که دمای هـر دو تیغـه هـمزمـان متغیر هستند نیز در مرجع [۱۰] بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در رژیم میدان دور، زمان رسیدن بـه حالت مانای سامانه به چند ده ثانیه میرسد. شکل ۴ (ب)، برای حالتی که تیغهٔ وانادیوم دیاکسید با یک حمام گرمایی با دمای K ۳۰۰ در تعامل گرمایی است، رسم شده است. در حضور حمام گرمایی، تیغهٔ وانادیوم دیاکسید گرمای (I<sub>۲</sub>(*z*<sub>۳</sub>,*T<sub>R</sub>* را از حمام دریافت میکند. زمانی که تیغهها در فاصلهٔ ۵۰ نـانومتر از هم قرار دارند، سهم حمام گرمایی در تحول دمایی تیغهٔ وانادیوم دیاکسید (که در برهمکنش میدان نزدیک با تیغه سیلیکون دی اکسید است) ناچیز است. دمای تعادلی ۳۰۰ کلوین برای تیغهٔ وانادیوم دیاکسید، عمدتاً ناشی از قفل شدگی شدید آن با تیغهٔ سیلیکون دیاکسید (کـه در دمای ۳۰۰ کلوین قـرار دارد) میباشد. با دور کردن تیغهها از یکدیگر (برای فاصلهٔ ۱۰۰

میکرومتر)، حمام گرمایی نقش اصلی در تحول دمایی تیغهٔ وانادیوم دیاکسید را دارد و منجر به دمای نهایی ۳۰۰ کلوین برای این تیغه میشود. با توجه به نمودارهای شکل ۴، ذکر این نکته ضروری است که هر چند تحول دمایی تیغهٔ وانادیوم دیاکسید به دمای اولیه آن وابسته است با اینحال دمای نهایی آن (حالت مانا) مستقل از دمای اولیه بوده و صرفاً به مشخصههای فیزیکی سامانه بستگی دارد.

# ۴. حافظه های حرارتی بر پایهٔ دوپایایی در انتقال حرارت تابشی

حافظهٔ حرارتی به دستگاهی گفته می شود که در آن دوپایایی تابشی در آنها وجود داشته باشد. در حافظهٔ حرارتی به ازای دو دمای خاص شار حرارتی خالص کل سامانه برابر صفر می شود [ $\circ$ 1]. در شکل ۵ تیغهٔ وانادیوم دی اکسید به ضخامت  $\circ$ <sup>6</sup> نانومتر و سیلیکون دی اکسید با ضخامت  $\circ$ ۱ نانومتر در فاصلهٔ *L* از هم قرار دارند. هر کدام از تیغه ا در مجاورت یک حمام گرمایی هستند. گرمای جذب شده توسط تیغه ا ز حمام از رابطه با  $(I_r, T_R)$  و  $(I_r, T_L)$  به دست می آید. دمای حمام سمت راست برابر با ۲۲ ۲ و دمای حمام سمت چپ برابر ۲۹ ۸ ۲۸ است. هر کدام از این حمامها مانند یک جسم سیاه عمل می کنند و با هر دو تیغه گرما تبادل می کنند. همان طور که در شکل ۵ نشان داده شده با اعمال ولتاژ از طریق الکترودها، می توان به تیغهٔ وانادیوم دی اکسید توان اضافه یا استخراج کرد.

ابتدا فرض می کنیم در این سامانه تیغهٔ اول دی اکسید به فاصلهٔ ۵۰ میکرومتر از تیغهٔ وانادیوم دی اکسید قرار دارد. به دلیل دور بودن اجسام از یکدیگر مـدهای سطحی نقشی در انتقال حرارت ندارند. در نمودار فضای فاز که در شکل ۶ آورده شـده است، مشاهده می شود که دو نقطهٔ ثابت ایستا و یک نقطهٔ ثابت زینی داریم. در این نمودار، پیکانها نشان می دهند که سامانه در هر نقطه ای از این فضا باشد به این دو ثابت ایستا میل می کند. دماهای تعادل برای زمانی که وانادیوم دی اکسید در حالت عایق است، برابر با TSiOr = ۳۲۱/۴۳۳ K و مالت فاری باشد



**شکل ۶**. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) نقاط سبز رنگ نشان دهندهٔ نقطه ثابت ایستا در سامانه است و همچنین نقطهٔ قرمز نقطهٔ ثابت زینی را نشان میدهد. میتوان دوپایایی برای زمانی که تیغهها در فاصلهٔ ۵۰۰ میکرومتر از هم قرار دارند مشاهده نمود ضخامت تیغهٔ وانادیوم دیاکسید برابر با۵۰۰ نانومتر و تیغهٔ سیلیکون دیاکسید برابر با ۱۰ نانومتر است.

برابر با T<sub>SiOr</sub> = ۳۰۵/۱۶۱ K و T<sub>SiOr</sub> = ۳۰۵/۱۶۱ K است. در این حالت وانادیوم دیاکسید به دلیل خاصیت فلزیاش بازتاب دهنده است و به همین دلیل زمانی که در دمای بالاتر از ۳۴۰ درجهٔ کلوین قرار دارد، حمام گرمایی مجاور وانادیوم دیاکسید، تأثیر بهسزایی در دمای تعادل تیغهٔ سیلیکون دیاکسید ندارد.

اکنون فاصلهٔ بین تیغهها را کاهش داده و به بررسی حالتی که تیغهها در نزدیکی یکدیگر قرار دارند می پردازیم. در این وضعیت برهمکنش تیغهها در رژیم میدان نزدیک خواهد بود. ضخامت تیغهها و دمای حمامها را مانند وضعیت قبلی در نظر می گیریم و فقط فاصلهٔ بین دو تیغه را به ۵۰۵ نانومتر کاهش می گیریم و فقط فاصلهٔ بین دو تیغه را به ۵۰۵ نانومتر کاهش می دهیم. با حل معادلات تحول دمایی، دمای تیغهها بر حسب زمان با استفاده از الگوریتم رانگ کوتا تطبیقی برای شرایط زمان با استفاده از الگوریتم رانگ کوتا تطبیقی برای شرایط در شکل ۷ مشاهده می شود، دمای حالت مانای تیغهها برای زمانی که وانادیوم دی اکسید در حالت عایق (دمای کمتر از زمانی که وانادیوم دی اکسید در حالت عایق (دمای کمتر از زمانی که وانادیوم دی اکسید در حالت عایق (دمای کمتر از کلوین هستند. از سویی دیگر، برای شرایطی که وانادیوم کلوین هستند. از سویی دیگر، برای شرایطی که وانادیوم دی اکسید در حالت فلزی قرار دارد، دماهای تعادل برابر با



**شکل ۷**. (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) میتوان دوپایایی برای زمانی که تیغهها در فاصلهٔ ۵۰۰ نانومتر از هم قرار دارند مشاهده نمود ضخامت تیغهٔ وانادیوم دیاکسید برابر با ۴۰۰ نانومتر و تیغهٔ سیلیکون دیاکسید برابر با ۱۰ نانومتر است.

شکل ۶ با ۷ نشان می دهد که با کاهش فاصلهٔ تیغهها، گذار از انتقال حرارت از رژیم «میدان دور» به انتقال حرارت در رژیم «میدان نزدیک» رخ می دهد. هر چند در رژیم میدان دور، مدت زمانی که طول می کشد تا سامانه به دماهای تعادلی نهایی بر سد از مرتبهٔ چند ثانیه است [۱۰]، به علت برهم کنش قوی میان تیغهها در رژیم میدان نزدیک، زمان رسیدن به دمای تعادلی در این سامانه ها از مرتبهٔ چند میلی ثانیه خواهد بود. از سویی دیگر، همان طور که از مقایسهٔ شکل ۶ و ۷ دیده می شود، دماهای تعادلی سامانه برای انتقال حرارت در رژیم میدان نزدیک در مقایسه با دماهای آن در رژیم میدان دور، به یک دیگر نزدیک ترند. نزدیک شدن این دماها در فضای فاز، امکان جابه جا کردن سریعتر بین دو حالت در سامانه با برهم کنش در رژیم میدان نزدیک را فراهم می آورد.

با مشخص شدن این دماهای تعادل که نقطهٔ ثابت ایستای سامانه هستند، می توانیم حالت صفر و حالت ۱ این حافظهٔ حرارتی را تعریف کنیم. زمانی که وانادیوم دی اکسید در حالت عایق باشد را حالت صفر و زمانی که در حالت فلزی باشد را حالت یک می نامیم. به منظور گذار بین این دو حالت نیاز داریم که به سامانه توان اضافه یا کم کنیم. با افزودن توان خارجی



شکل ۸ (رنگی در نسخهٔ الکتروینکی) شکل (الف) گذار از حالت صفر به یک با افزودن توان به تیغهٔ وانادیومدیاکسید (ب) گذار از حالت یک به صفر باگرفتن توان از تیغهٔ وانادیوم دیاکسید.

می توان از یک حوضه وارد حوضهٔ دیگر شد و مقصد تحول دمایی تیغهها را عوض کرد. در شکل ۸ جابه جایی بین ایـن دو نقطهٔ ثابت ایستا را مشاهده می شود.

در این شکل ابتدا فرض میکنیم که سامانه در حالت صفر (وانادیوم دیاکسید در حالت عایق) باشد. با دادن توان (وانادیوم دیاکسید در حالت عایق) باشد. با دادن توان وارد حوضهٔ دیگر (۳۰۵K < ۲۷۵۲) میشود و به دماهای تعادل بالایی رسید. این حالت مانند تغییر از حالت صفر به حالت یک است. این فرایند ۲٬۲۱ ثانیه زمان میبرد. سامانه میتواند برای مدتی دلخواه در حالت یک بماند و اطلاعات گرمایی را ذخیره کند. سپس با گرفتن توان ۲/۳۸ ۵۰ در مدت زمان ۲۰،۰ ثانیه از تیغهٔ وانادیوم دیاکسید، سامانه از حالت یک به حالت صفر برمی گردد. گذار از حالت ۱ به صفر به مدت ۲/۸ ثانیه طول میکشد.

### ۵. نتیجه گیری

در این تحقیق دینامیک انتقال حرارت تابشی بین دو تیغه از جنس سیلیکون دیاکسید و وانادیوم دیاکسید بررسی شد.

زمانی که تیغهها در فاصلهای کمتر از عمق نفوذ موج میرا از هم قرار دارند، زمان مشخصه برای رسیدن به حالت تعادل به فاصلهٔ دو جسم وابسته است. در چنین سامانهای انتقال حرارت بین دو تیغه و دمای تعادل رسیدن تیغهها بیشتر تحت تأثیر فاصلهٔ بین دو تیغه است. هنگامی که فاصلهٔ بین تیغهها افزایش پیدا میکند تا زمانی که اثری از انتقال حرارت میدان نزدیک نباشد، انتقال حرارت میان تیغهها به مقدار زیادی کاهش مییابد، در نتیجه مدت زمان بیشتری طول میکشد تا سامانه به تعادل برسد.

محاسبهٔ انتقال حرارت تابشی بین دو تیغهٔ سیلیکون دیاکسید و وانادیوم دیاکسید نشان می دهد که با انتخاب پارامترهای مناسب امکان وجود دوپایایی در این سامانهها میباشد. در چنین سامانهای، برخلاف سامانههایی که دارای یک حالت تعادل میباشند، دمای تعادلی نهایی وابسته به شرایط اولیه دماهاست. با استفاده از این نتیجه می توان توسط عامل خارجی و اضافه کردن توان به تیغهٔ وانادیوم دیاکسید بین حالتهای مانای سامانه، شرایط دمایی سامانه و مسیر تحول دمایی تیغهها را تغییر داد. چنین سامانههایی می توانند اهمیت بهسزایی در کنترل انتقال حرارت در دستگاهها داشته باشند.

- M Francoeur, M P Menguc, and R Vaillon, J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 075501.
- P Ben-Abdallah, K Joulain, J Drevillon, and G Domingues, J. Appl. Phys. 106 (2009) 044306.

- S Dyakov, J Dai, M Yan, and M Qiu, J. Phys. D Appl. Phys. 48 (2015) 305104.
- S A Dyakov, J Dai, M Yan, and M Qiu, *Phys. Rev.* 90 (2014) 045414.
- S A Dyakov, J Dai, M Yan, and M Qiu, *Appl. Phys. Lett.* **106** (2015) 064103.
- 9. A S Barker, H W Verleur, and H J Guggenheim, *Phys. Rev. Lett.* **17** (1966) 1286.
- V Kubytskyi, S-A Biehs, and P Ben-Abdallah, *Phys. Rev. Lett.* **113** (2014) 074301.
- ۳. م شریفی، ع ح پاشایی، ح تجلی، و ع ر به رام پور، مجله .
   ۳. پژوهش فیزیک ایران ۱۶، ۲ (۱۳۹۵) ۱۳۳.
- 3. M Sharifi, H Pashaei Adl, H Tajalli, and A Bahrampour, *Iranian Journal of Physics Research* **16**, 2 (2016) 133.
- Y Yang, S Basu, and L Wang, *Appl. Phys. Lett.* 103 (2013) 163101.
- P Ben-Abdallah and S A Biehs, *Appl. Phys. Lett.* 103 (2013) 191907.